

LGD F200P2-H H2O

LGDF200P2H2O

Axetris LGD F200P2-H-H2O

- Gas: H2O
- Måleområde: 30% volumen
- Nøjagtighed: 0,2 % af volumen
- Responstid: 2 s ved 3 l/min
- Temperaturområde: 15 til 50°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Axetris LGD F200P2-H H2O

Pollutant i gasser skal altid repportes til de industrielle myndigheder på et tørt basis. Men disse gasser er målt i fugtigt process gas, derfor er det vigtigt at beskrive det nøjagtige frugtige indehold i gassen.

Axetris LGD F200P2-H H2O laser gas detector med OEM module måler stabilt i absolut fugtighed op til 30% af process gassen gas uden behov for kalibrering. Derudover er den robust som mindsker behovet for vedligeholdelse.

Designet på LGD F200P2-H H2O gør on-site service letter og mere cost-effective for brugeren.

Egenskaber

- Gas: H2O
- Range: 30 % af volumen
- Temperatur: 15 til 50°C
- Nøjagtighed: 0,2 % af volumen
- Måledecimaler: 0,01 PPM
- Responstid: 2 sekunder ved 3 l/min
- Sampling rate: 1 Hz

Fordele

- Robust
- Selektiv
- Low cost
- Måling af væsker
- Intet behov for kalibrering